

FAG

艾孚捷公司
图文系统·瑞士

VIPDENS 150

透射密度仪



完美地配合桌面出版系统



艾孚捷 VIPDENS 150 透射密度仪

FAG VIPDENS 150设备安装了非常稳定的光电系统,进行密度测量时重复性为 ± 0.005 。除密度外,还可以使用实网点或虚网点补偿测量阳图和阴图的网点面积。阴图虚网点补偿可以预先调整菲林或印版复制过程中的网点损失。标准的测量孔径1mm, 2mm, 3mm可以互换使用,以方便测量更小的目标。该设备适用于桌面使用,是照排机线性化的理想测量仪器。



- 内置光源,不受外界光源影响
- 可测量正片,负片的密度及网点百分比
- 大液体屏显示
- 小巧轻便更易于携带
- 测量透射密度可达6.00
- 测量阳图和阴图网点: 0-100%
- 1, 2, 3mm三个测量孔径

易用性,精准性

技术参数

• 测量范围

- 线性度,重复性
- 准确度
- 校正
- 测量几何学
- 测量光孔径
- 测量臂长度
- 光源
- 显示
- 通讯端口
- 电源
- 一组电池可测量次数
- 物理尺寸
- 重量

密度	0.0-0.6D
网点面积	0-100%
阴图网点	100-0%
Soft Dot 和 Neg. Soft Dot	在50%的地方最大减少:10%
$\pm 0.01D$	
$\pm 0.5\%$	
密度测量时斜率	
镜面反射	
1mm, 2mm, 3mm	
7cm	
内部	
数字LCD	
串口	
4节电池 (AA)	
40,000	
114x83x41mm	
470克	



FAG
GRAPHIC SYSTEMS S.A.

5, rue de la Vigie
CH-1003 Lausanne

电话: +41 21 343 23 23
电邮: sales@fag.ch
www.fag.ch



参数如变化,恕不另行通知。